

MF200 Microforge

MF200 抛光仪

制造商：美国 WPI 公司

在膜片钳实验中，玻璃微电极经过 P-97 微电极拉制仪拉制后，其尖端常常不够平滑。影响了电极尖端与细胞膜表面的封接。为此，常常要将拉制的微电极尖端进行抛光。WPI 公司的 MF200-2 微电极抛光仪是一台操作简单性能优良的仪器，在国内外的实验室中得到了广泛的应用。



仪器特征 SPECIFICATIONS:

POWER MODULE 电源:	100-240 VAC 50/60 Hz
FILAMENTS 加热线圈:	H2, H 3, H 4 型加热线圈
FILAMENTS ON 控制器:	Foot Switch Controlled 脚控制器
OBJECTIVE 物镜:	40x Long-Working Distance (3 mm) 40 倍长焦距物镜
EYEPIECE 目镜:	10x (pair) 10 倍 目镜
MICROSCOPE 显微镜的型号:	H602 倒置 显微镜

马普科学仪器有限公司

广州寺右新马路 4 号长城大厦 1419 室 (邮编: 510600)

Tel: 020-87679617, 87679631; Fax: 020-87679635

<http://www.mapusci.com> E-mail: sales@mapusci.com